

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Record Nr. | UNINA9910701449303321 |
| Autore | Dang Gerard |
| Titolo | Fabrication of 3D silicon-based photonic crystal structure with "single" self aligned etching process // Gerard Dang, Monica Taysing-Lara, and Weimin Zhou |
| Pubbl/distr/stampa | Adelphi, MD : , : Army Research Laboratory, , September 2010 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (iv, 8 pages) : color illustrations |
| Collana | ARL-TN ; ; 0407 |
| Soggetti | Photonic crystals Nanostructured materials |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |